



# 中華民國專利證書

新型第 M652269 號

新型名稱：用來製造金屬化合物薄膜的噴墨系統

專利權人：國立中山大學

新型創作人：陳軍互、許峻承

專利權期間：自2024年3月1日至2033年10月30日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權  
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國 113 年 3 月 1 日

